(54) GRINDING METHOD AND APPARATUS FOR SHEET GLASS

(43) 3.4.1081 (19) JP (22) 22.8.1979 (11) 56-33262 (A)

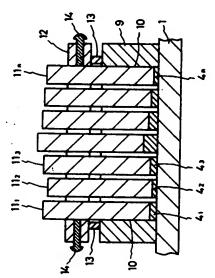
(21) Appl. No. 54-106096

(71) HÍTACHI SEISAKUSHO K.K. (72) TAKEO SAWAGUCHI(1)

(51) Int. Cl3. B24B7/22

PURPOSE: To provide a specified volume of grinding of several numbers of sheet glasses having different thicknesses, respectively, and to decrease an inclined grinding as less as possible by a method wherein a load is applied to the sheet glass.

CONSTITUTION: A plurality of sheet glass insertion holes 10 are passed through a carrier 9 on the grinding plate 1. Each of the sheet glasses 41, 42,...4n having a different thickness is inserted into these insertion holes 10, respectively. Then, each of the first weights 11, to 11, is placed on each of the sheet glasses 4, to 4n, and thereafter the second weight 12 is set on these first weights 11, to 11,. With this condition, the carrier 9 is rotated, several number of sheet glasses 41, 42,...4n are ground by a specified volume and the inclination of the grinding surface is decreased. Under this operation, even if the sheet glasses 41, 42,...4n have a different thickness, respectively, a number of self-rotation of the first weights 11, $11_2, \cdots 11_n$ and 12 show substantially the same or equal value, so that an inclined grinding may not be performed in the same carrier 9.



特開昭56- 33262 (2)

法だけ均一に研磨削除していた。

また、第2図は片面研磨方法の他の例を説明するための研磨装置の要部断面図であり、第1図と同配号は同一要素となるのでその説明は省略する。同図において、リング2内には、多数個のガラス面板4を並べて配置し、これらのガラス面板4の上面に合成接着剤でを注入して分銅6を配置して接着剤でを固化させ、これら多数個のガラス両板4に均一な荷度が加わつた状態で上配同様な手段によりリング2を円周方向に回転させてるとによりリング2を円周方向に回転させてるとによって、多数個のガラス面板4の片面を研磨面から所定の研磨寸法だけ向時に研磨削除していた。

とのように上記二種類の片面研磨装置による研磨方法によると、研磨するガラス面板4の板厚が全てほぼ同一寸法の板厚を有していれば、全てのガラス面板4は研磨面から所足の寸法だけ研磨削除されて同時に多数個のガラス面板が得られる。

しかしながら、上配構成による片面研磨装置およびその研磨方法では、ガラス面板4がそれぞれ 互いに異なる板厚を有していた場合、厚さの異な

- 3 -

傾斜を舊めて少なくしたガラス面板の研磨法⇒よびその袋量を提供することを目的としている。以 下図面を用いて本発明を詳細に説明する。

第4図は本発明によるガラス面板の研磨法をよ パイの英律の一例を説明するための研修芸者の要 部断面図である。何図にかいて、研磨板1上にキ ャリア9を配置し、このキャリア9に貫通して設 けられた複数個の面板挿入孔10内に、研磨面を 下向をして個々の板厚の異なるガラス面板41。 42,4;…4mをそれぞれ挿入してセットする。 そして、この板厚の異なるガラス面板 41,42, 43…40上にそれぞれ第1の分銅11;112, 113…11mを乗せた後、これらの第1の分銅 111,112,113…11n K第2の分解12を セットする。この場合、弟2の分明12をセット するときは、キャリア9上に同一の故學を有する スペーサ 1 3を3~4 個配置し、とのスペーサ13 は第1の分乗11,112,113…11nに第2 の分銅12を押しネジ14により締め付け一体化 させた後、取り外してキャリア9を回転させて研

るガラス面板 4 を同時に多数個研磨することができないという欠点を有していた。

とのような欠点を解決しようとしたものとしては、第3図に示したように各々板厚の異なるガラス面板4上に、板厚の厚薄に対応して荷重の異なる分銅8を配置したいわゆる個別荷重方式による研磨方法およびその要置が提案されている。

しかしながら、上記研究方法およびその要量によると、研磨中にガラス面板 4 および分削 8 の自転回数が違つたりして、同一キャリア 5 内でガラス面板 4 が個々に小房量の差異が生じたり、また分削 8 の挿人に支障のない 程度にキャリア 5 の孔を大きくしているが、このクリアランスがあるため、研磨中に分銅 8 が傾き、 研磨されたガラス面板 4 にも傾きが生じ、 ガラス面板 4 の中心軸に対して垂直な研磨面が得られないという欠点を有していた。

したがつて本発明は、上記従来の欠点に幾みて なされたものであり、板厚の異なる多数個のガラ ス面板の片面を一定量だけ研磨させかつ研磨面の

-4-

磨を行なり。

このような研磨方法かよび装置化よれば、ガラス面板41,42,43 …4nの板厚が個々に共なつても第1の分解111,112,113 …11; の高さを調整することによつて同一量の研磨が可能となる。また、研磨中にガラス面板41,42,43 …4nかよび分解111,112,113 …11n,12の自転回数がほぼ同等となるため、研磨速度が速くなり、薄くなつたガラス面板41,42,43 …4nには、荷度の掛りが弱くなり、磨耗量に対応して荷度が補正される形となるため、同一中ヤリア9円では傾き研磨がなくなり、研磨量が等しくなる。

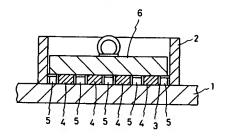
以上説明したように本発的によるガラス面板の 研磨方法》よびその装置によれば、個々の板厚の 異なる多数枚のガラス面板を一定の研磨量で研磨 でき、かつ傾き研磨の後めて少ない研磨面が得ら れる後めて使れた効果が得られる。

図面の簡単な説明

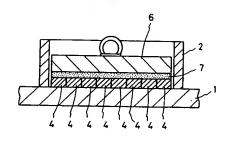
第1凶,第2凶は従来のガラス面板の研磨装置

持開昭56- 33262 (3)

第1図



第2図



を示す要部断面図、第3図は提案されているガラス面板研磨装置の要部断面図、第4図は本発明に よるガラス面板の研磨装置の一例を示す要部断面 図である。

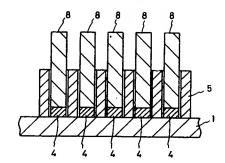
7

1・・・・研磨板、2・・・・リング、3・・
・・海入孔、4,41,42,43 … 4n・・・
ガラス面板、5・・・・キャリア、6・・・・分 銅、7・・・・接層剤、8・・・分銅、3・・
・・キャリア、10・・・面板神入孔、111,
112,113…11n・・・第1の分崩、12・
・・第2の分崩、13・・・スペーサ、14

代理人 弁理士 尊 田 利 (命)

-7-

第3國



- 第4世

